## プラスチック基板における原子層発光素子

## **Atomically Thin Material Light-Emitting Devices on Flexible Substrates**

名大工<sup>1</sup>, 首都大理工<sup>2</sup>

°山田 知之<sup>1</sup>, 松岡 拓史<sup>1</sup>, 和田 尚樹<sup>2</sup>, 遠藤 尚彦<sup>2</sup>, 宮田 耕充<sup>2</sup>, 蒲 江<sup>1</sup> 竹延 大志<sup>1</sup>
Nagoya Univ.<sup>1</sup>, Tokyo Metropolitan Univ.<sup>2</sup>

°Tomoyuki Yamada<sup>1</sup>, Hirofumi Matsuoka<sup>1</sup>, Naoki Wada<sup>2</sup>, Takahiko Endo<sup>2</sup>,

Yasumitsu Miyata<sup>2</sup>, Kou Ho<sup>1</sup>, Taishi Takenobu<sup>1</sup>

E-mail: yamada.tomoyuki@j.mbox.nagoya-u.ac.jp

直接バンドギャップを有する遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDC)単層膜は特異なバレー構造に起因した円偏光発光が実現されており、バレートロニクス応用が期待されている[1,2]。特に最近、TMDCに歪みを誘起することで、室温においてバレー分極を制御する手法が報告された[3]。これはつまり、歪みにより室温円偏光発光を制御可能であることを示唆している。そのためには、歪みを導入可能な発光素子が必要不可欠であるが、TMDCにおいて可塑性基板上に発光素子を作製した例は皆無である。そこで本研究では、任意の基板上に転写可能な化学合成した単層膜に注目し、ゲル状電解質を用いた発光素子構造と組み合わせた[4]。これにより、プラスチック基板上にTMDC発光素子を作製し、一軸性歪みを印可しながら発光特性を調べた。

Si/SiO<sub>2</sub> 基板上に化学合成された単結晶 WS<sub>2</sub> 単層膜(Fig. 1)を液相プロセスにより、PEN 基板上に転写し、二端子電極を形成した。その上に、イオン液体を高分子でゲル化したイオンゲル薄膜を製膜した(Fig. 2)。二端子間に電圧を印加することで、イオンの再配列により半導体内に p-i-n接合が形成され電流励起発光(EL)が観測された(Fig. 3)。この素子に一軸性の引張歪みを印可しながら EL スペクトルを評価したところ、発光ピークの低エネルギーシフトを観測した。これは歪みによるバンド構造変化に由来しており、最大 1%以上の歪みを導入可能な WS<sub>2</sub> 発光素子の作製に成功した。さらに、歪みを印加した発光素子では室温において EL 分極も観測されたので、当日は歪みと円偏光発光(EL)の電気的制御に関しても議論する予定である。

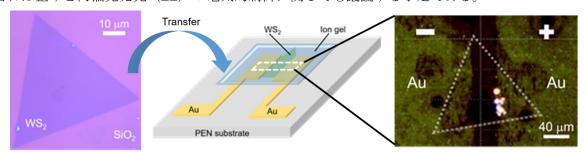


Fig. 1 WS<sub>2</sub> monolayer

Fig. 2 Device structure

Fig. 3 Electroluminescence of WS<sub>2</sub>

[1] X. Xu, et al., Nat. Phys. 10 (2014) 343

[2] Y. J. Zhang et al., Science 344 (2014) 6185

[3] J. Lee, et al., Nat. Mater. 16 (2018) 887

[4] J. Pu, T. Takenobu Adv. Mater. 30 (2018) 1707627